Proceedings of the 24th Linear Accelerator Meeting in Japan (July 7-9, 1999, Sapporo, Japan)

(08-A10) GENERATION OF POSITRONS BY CRYSTAL TARGET

M. Inoue^a, S. Takenaka^a, K. Yoshida^a, I. Endo^b, M. Iinuma^b, T. Takahashi^b, H. Okuno^c, A. Potylitsin^d, I. Vnukov^d, S. Anami^e, A. Enomoto^e, K. Furukawa^e, Y. Kamitani^e, Y. Ogawa^e and S. Ohsawa^e

> ^a Hiroshima Synchrotron Radiation Center, Hiroshima University 2-313 Kagamiyama, Higashi-Hiroshima 739-8526, Japan

^bGraduate School of Advanced Sciences of Matter, Hiroshima University 1-3-1 Kagamiyama, Higashi-Hiroshima 739-8526, Japan

^c High Energy Accelerator Research Organization, Tanashi-Branch 3-2-1 Midoricho, Tanashi, Tokyo 188-8501, Japan

^d Nuclear Physics Institute, Tomsk Polytechnic University 634050, P.O.Box 25, Tomsk-50, Russia

eHigh Energy Accelerator Research Organization 1-1 Oho, Tsukuba-shi 305-0801, Japan

It is known that high energy electron passing through a single crystal can be channeled along the crystal axis and emits channeling radiation, which generates positrons much more intense than those by Bethe-Heitler process. Measurement by an 1.2-GeV electron beam hitting an 1.2-mm-thick tungsten crystal has shown that the positron yield is about three times higher than from normal tungsten target with the same thickness. Preliminary test of a tungsten crystal target at the positron station of KEK linac has exhibited a positron yield enhancement of 40%.

単結晶標的による陽電子の生成

1. はじめに

電子・陽電子コライダーにおいて、陽電子の生 成効率を上げることは重要な課題である。特にリ ニアコライダーの場合は衝突が1ショット毎に 行われるので陽電子の強度は電子の強度と同じ くらい高いことが要求される。陽電子は高エネル ギー電子を重金属標的に入射し、そこでのカスケ ードシャワーによって生成される。標的の厚さは、 後段の加速器のアクセプタンスに入るような陽 電子の生成率が最大になるように選ばれる。この ように最適化された標的で陽電子の生成量を増 そうとすれば入射電子の強度をあげねばならな いが、それは容易でないばかりか、もし可能であ っても標的が熱負荷に耐えられる限界がある。

高エネルギー電子の標的となる重金属を単結 晶に置き換えると陽電子の生成量が大幅に増大 する可能性が指摘されている [1-3]。入射電子 が結晶軸のポテンシャルに捕獲(チャンネリン グ)されて軸のまわりで振動し、チャンネリング 放射光を発生する。この放射光は、通常の制動放 射に比して強いばかりか、そのエネルギースペク トルが低エネルギー側にシフトしているので、後 段の加速器のアクセプタンス内に入るような低 エネルギー陽電子を多数生成する。これが「結晶 標的」の原理である。なお、結晶軸に電子が捕獲 される軸チャンネリングの場合、電子はらせん運 動をするのでチャンネリング放射光は円偏光し ており、従って生成する陽電子のスピンは偏極し ているはずである。

2. 原理検証実験

結晶標的の原理を実証する実験が KEK 田無分室 の電子シンクロトロンからの 1.2-GeV 取り出し 電子線を用いて行われた [4]。標的は厚さ 1.2mm (0.34 輻射長)のタングステンである。<100> 軸を電子ビームの方向に合せた時の陽電子生成 率が図1に示すように顕著に増大することが実 験的に確認された。この時の陽電子の発生方向は 0度(最前方)、陽電子の運動量は 20- MeV/c で ある。結晶軸が電子ビームの向きに合った時の陽 電子生成率は、軸が合っていない時に比して約 2.5 倍になっている。軸が合っていないというこ





とは、標的が通常のタングステン金属と同じであ るとみなせるので、この結晶標的は通常標的の約 2.5 倍の陽電子を生成する、ということができる。 図のピークの幅はチャンネリングから予想され る値の 10 倍程広く、チャンネリング以外のプロ セスが関与していると考えられる。図中のカーブ はコヒーレント制動放射を仮定したシミュレー ションで、実験結果をほぼ再現している。

この陽電子生成倍率を陽電子の種々の発生角 度、発生運動量について測定した結果を図2に示



図2. 結晶標的からの陽電子生成倍率の運動量, 発生角依存性。

す。運動量が 10-20-MeV/c の領域で約3倍、20-40- MeV/c の領域で約2.5 倍の陽電子が生成して いることが分かる。発生角度への依存性は明白で はない。因みに KEK のBファクトリー陽電子ラ イナックの運動量アクセプタンスは KEK レポー ト [5] によれば

8.2-MeV/cptmax<2.4- MeV/c

である。

この実験では 0.34 輻射長のタングステンが用 いられたが、実用のライナックで陽電子の生成量 を増すには更に厚い標的を用いる必要があるこ とに留意しなければならない。同じ KEK レポー トによれば 0.25-、2.5-、4.0-GeV の電子に対して 最適な標的厚さはそれぞれ 2.0、3.5、4.0 輻射長 である。このように厚い結晶標的に対して前述の ような高い陽電子生成倍率は期待できない。何故 ならば、チャンネリングは結晶の表面近傍のみで 起こるものであって、電子が内部へ進むとチャン ネリングからはずれてしまう (デチャンネリン グ)からである。しかし電子のエネルギーが高く なれば、デチャンネリングまでの距離は長くなり、 厚い結晶もそれなりの働きをすることになる。こ ういう事情はシミュレーション計算で詳しく調 べる必要がある。

3. KEK ライナックにおける実験

薄い標的とはいえ、結晶標的が著しい陽電子生 成率の増大をもたらすことが実験的に証明され たので、我々は KEK ライナックの現場で結晶標 的の実用化に向けてのテストを行うことにした。 単結晶というデリケートなものを大電力ライナ ックの陽電子ステーションに導入する際には数 多くの困難が予想される。それは次のような問題 である。

- (1)標的は、発生する陽電子を収束するための 強力なソレノイドコイルの入口にセットし、 その結晶方位をゴニオメーターでコントロ ールしなければならない。
- (2) 結晶は熱および熱による応力によって結晶 構造が破壊する可能性がある。
- (3) ソレノイドコイルは通常強いパルス磁場だから、その影響でゴニオメーターが正常に動作しないかもしれない。
- (4)結晶軸をどうやって合せるか。外部ビーム を用いる実験では、チャンネリング放射光 が前方に発生することを光子検出器でモニ ターして軸合せができるが、実際の電子ラ イナックではこういうことができない。

などである。上記諸問題に関して我々は次のよう に考えた。

(1)結晶標的は、チャンネリング放射光を発生 させる部分と、放射光によって電子・陽電 子対を生成させる部分に分割することがで きる。後者は通常の重金属でよいので、こ の部分をソレノイドコイルの入口に固定す る一方、放射光を発生する結晶はその上流 でゴニオメーターを設置できるような空間 のある場所に置く。

- (2)上流の結晶標的は薄くてよく、熱負荷は小 さいので熱伝導のみで冷却し、強制水冷は 行わない。即ち結晶を破壊するような強固 な固定をしない。
- (3) 強力パルス磁場の影響を避けるため、磁性 体を使わないようにするが、渦電流の影響 は実験的に調べる。
- (4)電子が結晶内でチャンネリング状態になる と結晶からの特性 X 線が増大するという論 文がある[6]。特性 X 線は殆ど等方的に 放出されるので、それを側方の窓から観測 することによって結晶軸を合せる可能性を 調べる。

以上のような検討に基づいて KEK ライナック の陽電子ステーションを図3のようなものに改 造した。従来の標的を引き抜いたあとへ、下から ゴニオメターに乗った結晶標的がせり上がって くる構造である。特性 X 線をモニターするための 窓が真空チェンバーの上方に設けてある。



図 3. KEK 陽電子ステーションの改造。

標的に入射する電子のエネルギーは 3-~3.7-GeV である。タングステン標的の最適厚さは 4 輻射長と見積もられているが、結晶標的の最初の テスト条件として、0.5 輻射長のタングステン単 結晶プラス2輻射長の通常タングステン(両者は 65-mm 離れている)とした。結晶を乗せたゴニ オメーターを回転させた時の陽電子生成率を図 4に示す。結晶軸が電子ビームの向きに合った時 に陽電子の生成率が約40%増加している。これ は4輻射長の通常標的による陽電子生成率の約



図 4. KEK ライナック結晶標的からの陽電子生成

70%に相当する。ピークの幅はやはりチャンネ リングから予想されるものより広く、コヒーレン ト制動放射が寄与していると考えられる。なお、 結晶の軸合せは特性 X 線の観測によらずとも可 能であった。

図3で、従来標的と同型の標的駆動装置が反対 側に描いてあるが、これは将来、結晶標的と組み 合わせて使う通常の金属標的を設置する場合の 想定図である。

4. KEK 田無分室のシンクロトロンによる実験

KEK ライナックは現在 B ファクトリーのコミ ッショニング中であって、結晶標的の実験を繰り 返すことは困難なので、田無分室の電子シンクロ トロンを用いて基礎実験を行っている。課題はチ ャンネリング放射光の特性の測定、タングステン 以外の結晶のテスト、結晶からの特性 X 線の測定、 陽電子生成倍率のエネルギー依存性、などである。

文献

- [1] F.J.Decker, SLAC-PUB-5482, 1991
- [2] X.Artru, V.N.Baier, R.Chehab and A.Jejcic, Nucl.Instrum.Methods.Phys.Res.A344 (1994)443
- [3] X.Artru et al. strum.Methods. Phys.Res. B119 (1996)246
- [4] K.Yoshida et al., Phys.Rev.Letters 80(1998) 1437
- [5] I.Sato et al., KEK Report 95-18(1996)
- [6] A.N.Aleinik et al., Pis'ma v Zh.Tek.Fiz.T13, N22(1987)1367